

令和5年1月25日

令和4年度 工業技術センター導入機器説明会について（御案内）

工業技術センター

時下、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

皆様には、日頃より当センターの事業活動に御支援、御協力いただき心より感謝申し上げます。

さて、今年度、当センターに導入した機器の説明会を下記のとおり開催いたします。興味のある方はぜひ御参加ください。

記

日 時：令和5年2月14日(火) 13:30～15:40

(受付は13:00から)

場 所：工業技術センター 大会議室および機器分析室

参加費：無料

申込方法：ホームページ上の申込フォームからお申し込みください。

<https://www.kagoshima-it.go.jp/kit2021/info/r4jka2nd/>

申込締切：令和5年2月13日(月)



会次第：

- 1 開会のあいさつ
- 2 導入機器の概要説明
 - (1) 微量全窒素・硫黄分析装置（JKA）
TS2100H + ND-210 （日東精エアナリテック(株)）
 - (2) イオンクロマトグラフ（JKA）
Dionex Integrian RFIC システム(2ch システム)
（サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)）
 - (3) その他の導入機器
- 3 導入機器の見学・デモンストレーション
微量全窒素・硫黄分析装置とイオンクロマトグラフについて、それぞれ約30分ずつ見学。（当日、2班に班分けして御案内いたします。）
- 4 閉会のあいさつ

お問い合わせ先：工業技術センター 食品・化学部（電話：0995-43-5111）